

2026年度入学試験等の実施に伴う九段キャンパスの入構制限一覧

入学試験等実施日の九段キャンパス入構制限について、下記のとおりお知らせいたします。

【1月】

日程	時間帯	制限場所	入構制限等
1月30日（金） ※ 入試準備日	終日 16:30以降	1号館 2・4・5・6・8階 (定期試験実施教室を除く) 3号館全館	入学試験関係者および許可を得た者以外の立入禁止
1月31日（土） ※ 入試準備日	終日	1号館 2・4・5・6・8階 3号館全館	

【2月】

日程	時間帯	制限場所	入構制限等
2月1日（日） ※ 入試日	終日	1号館・3号館 全館	受験生および入学試験関係者以外立入禁止
2月2日（月） ※ 入試日	終日	1号館・3号館 全館	受験生および入学試験関係者以外立入禁止
2月3日（火） ※ 入試日	終日	1号館・3号館 全館	受験生および入学試験関係者以外立入禁止
2月19日（木） ※ 入試準備日	13:00以降	1号館 2・4・5・6・8階	授業終了後、許可を受けた者以外立入禁止
2月20日（金） ※ 入試日	終日	1号館 2・4・5・6・8階	受験生および入学試験関係者以外立入禁止
2月21日（土） ※ 入試日	終日	1号館・3号館 全館	受験生および入学試験関係者以外立入禁止

【3月】

日程	時間帯	制限場所	入構制限等
3月5日（木） ※ 入試準備日	13:00以降	1号館 2・4・5・6・8階	授業終了後、許可を受けた者以外立入禁止
3月6日（金） ※ 入試日	終日	1号館 2・4・5・6・8階	受験生および入学試験関係者以外立入禁止